

平成24年8月29日

米国 RASIRC, Inc. 買収について

大陽日酸株式会社（社長：川口 恭史）は、米国100%子会社マチソン・トライガス・インク（以下 MTG）を通じて、米国カリフォルニア州の超高純度水蒸気発生装置メーカーである RASIRC, Inc.（以下 RASIRC 社）株式の過半数を取得いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 買収の目的

RASIRC 社は膜分離技術を基盤とした精製技術を持ち、半導体並びに太陽電池の製造工程で使用される超高純度水蒸気発生装置の開発及び製造・販売を行っております。同社の独自膜分離技術を採用した高純度水蒸気発生装置は、最先端の半導体露光装置向けで大きなシェアを占めている他、太陽電池製造工程向けでも採用が進んでおり、事業を順調に拡大させております。

同社買収により MTG のエレクトロニクス関連事業向け精製技術の更なる強化を図るとともに、同社の膜分離技術を最先端の液化材料の精製に応用するなどのシナジー効果が期待されます。

2. RASIRC 社概要

社 名：RASIRC, Inc.
本社及び工場：San Diego, CA
設 立：2005 年
代 表 者：Jeffery Spiegelman 氏

以上



RASIRC 社製品 外観

本件に関するお問い合わせ
大陽日酸株式会社
東京都品川区小山 1-3-26 東洋 Bldg.
管理本部広報部 国谷 鎌田
TEL: 03-5788-8015